



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Conselheiro Lafaiete

CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA EM 4ª CHAMADA

Convocam-se os classificados no EDITAL 173/2026 - Seleção de estudantes para o curso Partiu IF: Curso Preparatório para ingresso nos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio do IFMG, abaixo relacionados, para realizar matrícula, comparecendo, acompanhado do responsável legal, ao IFMG Campus Conselheiro Lafaiete, sala 5, no dia 15/04/2026, quarta-feira, às 15h.

Nº	Nome	Vaga
1	Artur Leno Dutra	RF-PPI
2	Ana Júlia Lopes da Cruz	RF-PPI
3	Marina Késsia Souza Fernandes	RF-PPI
4	Rafael Luís Souza Evangelista	RF- PPI
5	Alice Emanuelle Passos Fernandes Alves	IR-PPI
6	Leticia kelly Aparecida Faria	IR-PPI
7	Lavínia Braga Francisco	IR-PPI
8	Eduardo Braga Ferreira	IR-PPI

Todos os candidatos convocados para a matrícula deverão apresentar os documentos que constam no item 6 do Edital:

- Original e cópia da certidão de nascimento ou RG;
- Original e cópia do CPF;
- Declaração Escolar (ANEXO I);
- Folha resumo do CadÚnico (para os candidatos que escolherem as concorrências por renda familiar);
- Termo de Responsabilidade (ANEXO II);
- Autodeclaração para candidatos autodeclarados pretos e pardos (ANEXO III, para os candidatos que escolherem as concorrências como autodeclarados pretos, pardos ou indígenas);
- Laudo médico para comprovação de deficiência.

Conselheiro Lafaiete, 13 de abril de 2026.